

令和元年度広報経費に関する支出状況(10月～12月)

番号	物品役務の名称及び明細	契約相手法人名称	契約形態の別	契約金額	契約締結日
1	「テクノブリッジフェア in 函館」および「北海道センターワーク ショップ in 函館」会場の借用	(株)PHG函館マネジメント函館支店 (法人番号2010401125384)	選定随意契約	2,007,390	R1.10.1
2	国際会議SC19におけるブース展示作業	ピコ・インターナショナル(株) (法人番号8010001068144)	一般競争入札契約	4,389,000	R1.10.7
3	「2019国際ロボット展」出展ブースの設営及び撤去作業	(株)エキスポインターナショナル (法人番号7010001011864)	一般競争入札契約	1,575,310	R1.10.17
4	ABCJプロモーションビデオ制作	(株)バプリオ (法人番号8050001034976)	一般競争入札契約	1,318,900	R1.10.21
5	SNSIによるWEB広告掲載業務 一式	(株)サイシード (法人番号1011101072967)	一般競争入札契約	1,716,000	R1.10.30
6	SEMICON Japan 2019出展ブース借用	(有)セミジャパン (法人番号9010002011671)	選定随意契約	3,991,680	R1.10.31
7	「テクノブリッジフェア in 中部2019」会場の借用	東和不動産(株)ミッドランドホール事務局 (法人番号9180001031662)	選定随意契約	1,172,050	R1.10.31
8	映像作品「産業技術総合研究所中部センター紹介ビデオ」制作業務	(株)サイバーネットワーク (法人番号7010401073406)	企画・提案随意契約	6,990,170	R1.11.1
9	Medtec Japan 2020出展料	UBMジャパン(株) (法人番号6010001100833)	選定随意契約	1,342,000	R1.11.11
10	第4回高機能セラミックス展出展小間料	リードエグジジションジャパン(株)	選定随意契約	1,166,000	R1.11.12
11	展示用未来モビリティイメージ模型の作成	(株)アビスト (法人番号8011001065412)	一般競争入札契約	2,871,000	R1.11.14
12	「第32回国際超電導シンポジウム(ISS 2019)」及び「超電導スクール」会場の付帯設備借用	(株)京都産業振興センター (法人番号5130001007704)	選定随意契約	1,238,018	R1.11.18
13	表層型MH研究開発推進のための広報用HP作成作業	コスモス商事(株) (法人番号4010001016569)	一般競争入札契約	10,623,657	R1.11.20
14	第1回センシングシステムシンポジウム会場借上等借上	秋葉原コンベンションホール((株)コンベンションリンクージ) (法人番号8010001092202)	選定随意契約	1,009,250	R1.11.20
15	地質標本館展示物「日本列島周辺の震源分布」修理及び改修作業 一式	(株)丹青社 (法人番号3010501007440)	選定随意契約	5,940,000	R1.11.26
16	ENEX2020 第44回地球環境とエネルギーの調和展(InterAquaとの共同出展)におけるブース設営・装飾・撤去・輸送作業	(株)エキスポインターナショナル (法人番号7010001011864)	一般競争入札契約	3,260,400	R1.11.27
17	nanotech 2020 セルロースナノファイバー特別展示ブース用スペース並びに機器借用	nano tech実行委員会事務局	選定随意契約	1,841,212	R1.11.27
18	「テクノブリッジフェア in 中部 2019」会場の付帯設備等の借用	(株)スペースネットワーク名古屋 (法人番号9180001091005)	選定随意契約	1,492,700	R1.12.4
19	nanotech 2020ブースのデザイン及び展示作業 一式	(株)エキスポインターナショナル (法人番号7010001011864)	一般競争入札契約	5,757,400	R1.12.5
20	「第21回 半導体・センサ パッケージング技術展」出展に伴うブース装飾ならびに撤去作業	(株)エキスポインターナショナル (法人番号7010001011864)	一般競争入札契約	1,357,950	R1.12.11
21	新機能性材料展ブース装飾	(株)アートフリーク (法人番号6010001035831)	選定随意契約	1,980,000	R1.12.17
22	第4回スマート工場EXPO出展(展示ブース会場借用)一式	マルティスーブ(株) (法人番号6011001034204)	選定随意契約	1,023,000	R1.12.20
23	ゼロエミッション研究拠点シンポジウムの会場借用	(株)ニューオータニ (法人番号8010001013240)	選定随意契約	12,426,150	R1.12.26
24	インターオプト2020およびMEMSセンシング&ネットワークシステム展2020への出展に伴う装飾	(株)昭栄美術	一般競争入札契約	2,959,000	R1.12.27